

ミニマルファブ半導体製造研修募集案内について

1. 趣旨・背景

S-PORT(半導体人材育成センター)では、来年度からの「企業向けリスキリング研修」の本格スタートに向け、今年度中にプレ実施を重ねてプログラムのブラッシュアップやニーズ調査を行いたいと考えております。

その一環として、社内リスキリング計画への活用(企業の人事・教育担当者向け)として、「半導体人材をどのように社内で育成していくか」の具体的なイメージを得ていただき、来年度以降に自社の社員教育パッケージとして高専(S-PORT)の研修を活用できるか検討する機会とします。

2. 実施概要

- (1) 対 象 者: 技術者、経営者、人事・採用・教育担当者等
技術職の方、社内での人材育成や研修計画を担当される人事・教育担当の方
- (2) 定 員: 15名
- (3) 実施日程: 令和8年9月8日(火) 14:00~16:00
- (4) 実施場所: 講 義 専攻科棟 4F
製造体験 専攻科棟 1F(ミニマルファブ設置エリア)
- (5) 受 講 料: 無料

3. プログラム

4F(講義室)から1F(装置室)への移動・準備時間を含め、技術者だけでなく、人事・研修担当者でもわかりやすく学べる2時間の構成としています。

- ①開 式 14:00-14:10 本日の趣旨説明、講師紹介、注意事項の説明
- ②講 義 14:10-14:50 半導体製造の基礎知識
 - ・S-PORTの紹介
 - ・半導体産業の基礎、市場動向と地域エコシステム
 - ・製造プロセス(前工程・後工程)の全体像
 - ・ミニマルファブのコンセプト
- ③休 憩 14:50-15:00 10分 休憩
- ④実 技 15:00-15:50 ミニマルファブを用いた製造体験
 - ・参加者による装置の簡易操作体験(ボタン操作、ウェハ搬送など)
 - ・ミニマルファブ実機のデモンストレーション
- ⑤クロージング 15:50-16:00 アンケート記入・Q&A・閉会
 - ・来年度の有償化に向けた多角的なニーズ調査
 - ・研究開発、試作、社員教育などに関する個別相談の受付